

Application No.	Applicant(s)	
10/002,652	CHEN, BEN WEI	
Examiner	Art Unit	
Pohana Panyaen	2116	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
713	1	7/26/2004	RP		
713	2				
713	100		,		
711	100				
361	684	16	19		
361	685	7/26/2004	RP		
-					

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
713	2	7/26/2004	RP		
713	2,100		12		
711	100	7/26/2004	RP		
			# E 12 0000		

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
USPT, JPAB, EPAB, DWPI, TDBD	7/26/2004	RP
· .		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		